



## 超导体氧化物与金属导体直接连接的方法

文献类型: 专利

**作者** 成正辉, 冼爱平, 唐翔 and 斯重遥

**发表日期** 1988-12-28

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明专利

**权利人** 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 氧化物超导体与金属导体直接连接的方法。本发明的特征在于将焊料涂在金属接头处,然后将涂有焊料金属接头放在超导体待接表面处,加热到钎焊温度,施加钎剂、冷却后除去多余焊剂,本发明之优点:此种软钎焊结合牢固,电学性能好,能经受多次液氮-室温-液氮的热冲击以及通过强电流试验,接头处均不发生明显热效应。

**公开日期** 1988-12-28

**语种** 中文

**专利申请号** CN87101568

**源URL** [http://210.72.142.130/handle/321006/65848]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 成正辉, 冼爱平, 唐翔 and 斯重遥. 超导体氧化物与金属导体直接连接的方法. 1988-12-28.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

153

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。